# EUROPEAN PATENT OFFICE

### Patent Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER** 

06061347

**PUBLICATION DATE** 

04-03-94

APPLICATION DATE

11-08-92

APPLICATION NUMBER

04213094

APPLICANT: FUJITSU LTD;

INVENTOR:

YOSHIDA EIJI;

INT.CL.

H01L 21/78 H01L 21/52 H01L 21/68

(b)

(C)

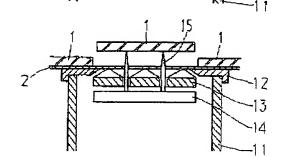
(a)

TITLE

METHOD AND APPARATUS FOR

SEPARATING CHIP FROM ADHESIVE

TAPE



15

ABSTRACT :

PURPOSE: To separate semiconductor chips from an adhesive tape without causing damage to them.

CONSTITUTION: A chip separator having a support member 13 provided with projected parts 13a and a push-up member 14 provided with pins 15, whose upper ends are acute, is used. First, in a state that the projected parts 13a come into contact to one part of the rear of an adhesive tape 2 to support a ship 1, the tape 2 is sucked downward and is partially peeled. Moreover, the pins 15 break through the tape 2 and rise so that the chip 1 is completely separated from the tape 2.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

## 特開平6-61347

(43)公開日 平成6年(1994)3月4日

(51)Int.Cl.5

識別記号 广内整理番号

技術表示箇所

H 0 1 L 21/78

Y 8617-4M

21/52

F 7376-4M

21/68

E 8418-4M

審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)

(21)出願番号

特願平4-213094

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

(22)出願日

平成4年(1992)8月11日

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72)発明者 吉田 英治

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(74)代理人 弁理士 井桁 貞一

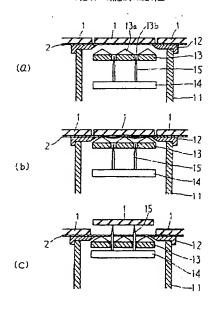
### (54) 【発明の名称】 チップ剥離の方法及び装置

#### (57) 【要約】

【目的】 半導体チップを粘着テーブから剥離する方法 とそのための装置に関し、剥離に伴うチップの損傷の防 止を目的とする。

【構成】 凸部13a を備えた支持部材13と上端が尖鏡なピン15を備えた突き上げ部材14とを有するチップ剥離装置を使用する。先ず凸部13a が粘着テープ2裏面の一部に接してチップ1を支持した状態で粘着テープ2を下方に吸引し、部分的に剥離させる。更にピン15が粘着テープ2を突き破って上昇してチップ1を突き上げ、完全に剥離させる。

#### 本差明の実施例の説明図



-291-

PEST AVAILABLE COPY

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 粘着テープ(2) 上に貼付されたチップ (1) を該粘着テープ(2) から剥離する方法であって、 該チップ(1) を支持した状態で該粘着テープ(2) を下方 に吸引して該チップ(1) から該粘着テープ(2) を部分的 に剥離し、

その後、該粘着テープ(2) を貫通して上昇する上端が尖 鋭なピン(15)により該チップ(1) を突き上げて該チップ (1) を該粘着テープ(2) から全面的に剥離することを特 徴とするチップ剥離方法。

【請求項2】 粘着テープ(2) 上に貼付されたチップ (1) を該粘着テープ(2) から剥離する装置であって、 上面に凸部(13a) を備えた支持部材(13)と上端が尖鋭な ピン(15)を備えた突き上げ部材(14)とを有し、

該凸部(13a) が該粘着テープ(2) の裏面の一部に接して 該チップ(1) を支持した状態で該粘着テープ(2) を下方 に吸引すると共に該ピン(15)が上昇して該チップ(1)を 突き上げるように構成したことを特徴とするチップ剥離

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は半導体チップを粘着テー ブから剥離する方法及び装置に関する。半導体チップは 半導体ウェーハをダイシングして得る。半導体ウェーハ のダイシングは予め裏面に粘着テープを貼り付けた半導 体ウェーハを回転するダイシングブレードで格子状に切 断・分割する方式が一般的である。従って、このように して得た半導体チップをリードフレーム等にボンディン グするに際しては、これを粘着テーブから剥離する必要 がある。

### [0002]

【従来の技術】従来の一般的な技術を図3を参照しなが ら説明する。図3は従来例の説明図であり、要部を断面 図で示している。同図において、図1と同じものには同 一の符号を付与した。

【0003】先ず、チップ剥離装置の要部を説明する。 11は筒体であり、真空排気装置(図示は省略)に連通し ている。筒体11の上端には上面が平坦なキャップリング 12が装着されている。14は突き上げ部材であり、上端が 尖鋭なピン15を複数本(例えば四本)有し、上下勁機構 (図示は省略) により上下動する。

【0004】次に、このチップ剥離装置によりチップを 剥離する方法を説明する。チップ1を貼付した粘着テー プ2をこのチップ剥離装置に装着すると、粘着テープ2 の裏面がキャップリング12に密着して筒体11の上端を塞 く。初期状態では突き上げ部材14は下がっている。この 状態で簡体11内の真空排気を開始すると共に突き上げ部 材14を上昇させる。ピン15が粘着テープ2を突き破って チップ1を突き上げ、チップ1が粘着テープ2から剥離 部分(通常はポンディング部)へ搬送する。

[00051

【発明が解決しようとする課題】近年、半導体チップの 大型化が進められている。大型化と同時に薄型化される ことも多い。チップが大型化すれば、当然剥離に要する 力が増加する。従って、大型チップを上記のような方法 で剥離すると、チップ背面のピンとの接触部には大きな 集中応力が発生して傷がつき、これがその後の工程で次 第に成長することがあった。このような場合、特に薄型 化されたチップでは、樹脂封止工程等でチップが割れる おそれがある。

【0006】この対策として、ピンの本数増加やレイア ウト変更等が試みられているが、根本的な解決策とはな っていない。本発明はこのような問題を解決して、大型 チップであってもチップが損傷を受けることなく剥離す ることが可能なチップ剥離方法及びチップ剥離装置を提 供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】この目的は、本発明によ 20 れば、〔1〕粘着テープ上に貼付されたチップを該粘着 テープから剥離する方法であって、該チップを支持した 状態で該粘着テープを下方に吸引して該チップから該粘 着テープを部分的に剥離し、その後、該粘着テープを貫 通して上昇する上端が尖鋭なピンにより該チップを突き 上げて該チップを該粘着テープから全面的に剥離するこ とを特徴とするチップ剥離方法とすることで、〔2〕粘 着テープ上に貼付されたチップを該粘着テープから剥離 する装置であって、上面に凸部を備えた支持部材と上端 が尖鋭なピンを備えた突き上げ部材とを有し、該凸部が 30 該粘着テープの裏面の一部に接して該チップを支持した 状態で該粘着テープを下方に吸引すると共に該ピンが上 昇して該チップを突き上げるように構成したことを特徴 とするチップ剥離装置とすることで、達成される。

[0008]

【作用】本発明によれば、ピンがチップを突き上げる前 に、支持部材の複数の凸部が粘着テープの裏面に接触し てチップを支持し、この状態で粘着テープを下方に吸引 する。従って、ピンがチップを突き上げる時点では、既 に粘着部の大部分(例えば70~80%程度)が剥離されて いるから、比較的小さな力でチップを粘着テープから剥 離することが出来る。従って、大型チップであっても、 剥離時にチップに過大な応力を生じて傷がつくことはな

[0009]

【実施例】本発明に係るチップ剥離方法の実施例を図 1. 図2を参照しながら説明する。図1は本発明の実施 例の説明図であり、要部の断面図を工程順に示してい る。図2は支持部材の一例を示す斜視図である。図にお いて、1はチップ、2はチップ1を貼付する粘着テープ される。このチップ 1 をコレット16で真空吸着して他の 50 である。11~はいずれもチップ剥離装置を構成する部材

-292-

である。

【0010】先ず、チップ剥離装置の要部を説明する。 11は筒体であり、真空排気装置(図示は省略)に連通し ている。简体11の上端には上面が平坦なキャップリング 12が装着されている。13は支持部材であり、図2のよう に複数個(例えば九個)の凸部13a (例えばそれぞれ四 角錐状をなしている)を有し、簡体11内で上下に動く。 14は突き上げ部材であり、上端が尖鋭なピン15を複数本 (例えば四本) 有し、筒体11内で支持部材13とは独立し て上下動することが出来る。この際、ピン15は支持部材 10 13の貫通孔13b 内で上下する。

【0011】次に、このチップ剥離装置によりチップを 剥離する方法を説明する。チップ 1 を貼付した粘着テー プ2をこのチップ剥離装置に装着すると、粘着テープ2 の裏面がキャップリング12に密着し、筒体11の上端を寒 く。初期状態では支持部材13と突き上げ部材14は共に下 がっており、粘着テープ2には接触していない。又、ピ ン15の上端は突き上げ部材14の上端より低い位置にある (図1(a)参照)。

【0012】先ず、支持部材13を突き上げ部材14と共に 20 上昇させる。凸部13a の上端が粘着テープ2の裏面に接 触すれば少なくとも支持部材13の上昇を停止し、筒体11 内の真空排気を開始する。その結果、粘着テープ2が下 方に吸引され、凸部13a と粘着テープ2との接触点とそ の近傍以外の部分では、粘着テープ2がチップ1から剥 離される(図1(b)参照)。

【0013】次に、この真空吸引状態を維持しつつ突き 上げ部材14のみ更に上昇させると、ピン15が粘着テープ 2を突き破ってチップ1を突き上げ、チップ1が粘着テ ープ2から完全に剥離される (図1(c) 参照)。この位 30 16 コレット

置でチップ1をコレット(図示は省略)で真空吸着して 他の部分(例えばボンディング部)へ搬送する。その 後、筒体11内の真空排気を停止し、支持部材13と突き上 げ部材14とを初期状態に戻して、一サイクルを終了す

【0014】以上の装置を用い、以上の方法により5× 13mmのチップを剥離した結果、チップ裏面には損傷が認 められなかった。本発明は以上の実施例に限定されるこ となく、更に種々変形して実施することが出来る。

[0015]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 大型チップであってもチップが損傷を受けることなく刺 離することが可能なチップ剥離方法及びチップ剥離装置 を提供することが出来、半導体装置の品質向上等に寄与 する.

【図面の簡単な説明】

[図1] 本発明の実施例の説明図である。

[図2] 支持部材の一例を示す斜視図である。

従来例の説明図である。 [図3]

【符号の説明】

1 チップ

2 粘着テープ

11 簡体

12 キャップリング

13 支持部材

13a 凸部

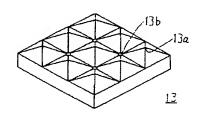
13b 貫通孔

14 突き上げ部材

15 ピン

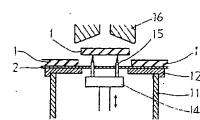
【図2】

#### 支持部材の一例を示す斜視図



[図3]

従来例の説明図



[図1]

# 本発明の実施例の説明図

